

期刊信息

篇名	磁过滤方法制备ta-C薄膜的摩擦学性能
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	张旭,易仲珍,吴先映,张通和,张荟星
第一作者单位	
刊物名称	表面和薄膜技术
页面	p120
出版日期	2202年 12月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	采用磁过滤真空弧沉积技术制备优质超硬膜的研究